



Gdańsk, dnia...05...12...2013 r.

ZP/453/D/051/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. W punkcie 3) wymagań technicznych urządzenia Zamawiający określa zdolność rozdzielczą nie gorszą niż 1,5 nm przy 10kV w trybie niskiej próżni. Czy Zamawiający wymaga również określonej zdolności rozdzielczej w trybie niskiej próżni dla niskich napięć przyspieszających $\leq 3\text{kV}$ (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku wymagań dotyczących rozdzielczości dla trybu wysokiej próżni?

Odpowiedź:

Tak, wymagana rozdzielczość dla trybu niskiej próżni (przy napięciu przyspieszającym 3kV) powinna być nie gorsza niż 1,8 nm.

2. Czy Zamawiający wymaga określonej konstrukcji układu optycznego zastosowanej w spektrometrze z dyspersją długości fali WDS – opisanego w punkcie 19) wymagań technicznych.? Do mikroskopu jaki chcielibyśmy zaoferować jesteśmy w stanie zainstalować więcej niż jeden rodzaj spektrometru WDS.

Odpowiedź:

Tak, wymagany jest spektrometr WDS wyposażony w polikapilarny układ optyczny z wiązką równoległą.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp.

Politechniki Gdańskiej

KANCLERZ

**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**